(19)日本国特計庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-296922

(43)公開日 平成5年(1993)11月12日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 1 N 21/35

Z 7370-2 J

審査請求 未請求 請求項の数2(全 7 頁)

(21)出願番号

特願平4-96251

(22)出願日

平成 4年(1992) 4月16日

(71)出願人 000004330

日本無線株式会社

東京都三鷹市下連省5丁目1番1号

(72)発明者 東 陽二

東京都三鷹市下連雀5丁目1番1号 日本

無線株式会社内

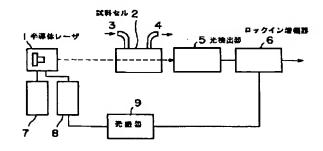
(74)代理人 弁理士 後藤 洋介 (外2名)

(54)【発明の名称】 炭素同位体分析装置

(57)【要約】

【目的】 高感度で精度良く、しかも、水分等のスペク トルの影響を受けずに炭素の同位体比をトレース可能な 炭素同位体分析装置を提供する。

【構成】 被検物たる""CO、と""CO、とを試料セル 2内に入れ、これに近赤外域の半導体レーザ光を照射し て一部を共鳴吸収させるとともに、各CO」により異な る強度の残余光を光検出器5で検出してロックイン増幅 器6に導く。ロックイン増幅器6では、半導体レーザ1 の発光波長が6253.73 ±0.2 [cm⁻¹] のときの¹¹CO₂ の光吸収スペクトルと、同じく発光波長が6253.90 [cm -1] のときの1'CO, の光吸収スペクトルの強度比を検 出する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 光吸収スペクトル強度比に基づいて複数の炭素同位体1'CO、と1'CO、とが混在する被検物の同位体比を検出する同位体分析装置において、

近赤外線の半導体レーザと、この半導体レーザの発振波 長を掃引する手段と、この半導体レーザに周波数変調を かける周波数変調手段と、この半導体レーザより発せら れ前記複数の炭素同位体が混在する被検物を通過したレ ーザ光を検出する光検出器と、前記周波数変調手段にて 得られた変調周波数と前記光検出器で検出した前記レー 10 ザ光の信号周波数との整合を検出するロックイン増幅器 とを有し、前記半導体レーザの発光波長が、波数6253.7 3 ± 0.2 cm⁻¹のときの¹² C O₂ の光吸収スペクトルと、 同じく発光波長が波数6253.90 cm⁻¹のときの¹³ C O₂ の 光吸収スペクトルとの強度比を検出するようにしたこと を特徴とする炭素同位体分析装置。

【請求項2】 前記光吸収スペクトル強度比が、前記半導体レーザの発光波長が波数6254.67 ±0.2 cm⁻¹のときの¹²CO₂ の光吸収スペクトルと、発光波長が波数625 5.14 ±0.2 cm⁻¹のときの¹³CO₂ の光吸収スペクトルとの強度比、

発光波長が波数6255.58 ± 0.2 cm⁻¹のときの¹²CO₂の 光吸収スペクトルと、発光波長が波数6255.14 ±0.2 cm -1のときの13 CO。の光吸収スペクトルとの強度比、 発光波長が波数6257.29 ± 0.2 cm⁻¹のときの¹¹ C O₂ の 光吸収スペクトルと、発光波長が波数6257.51 ±0.2 cm -'のときの''CO,の光吸収スペクトルとの強度比、 発光波長が波数6258.88 ±0.2 cm⁻¹のときの11 CO₂ の 光吸収スペクトルと、発光波長が波数6258.64 ± 0.2 cm ~¹のときの¹¹CO。の光吸収スペクトルとの強度比、 発光波長が波数6261.01 ± 0.2 cm⁻¹のときの¹¹ C O₂ の 光吸収スペクトルと、発光波長が波数6260.80 ± 0.2 cm -1のときの13 CO。の光吸収スペクトルとの強度比、 発光波長が波数6261.65 ± 0.2 cm⁻¹のときの¹²CO₂の 光吸収スペクトルと、発光波長が波数6261.83 ±0.2 cm -1のときの13 CO。の光吸収スペクトルとの強度比、 発光波長が波数6252.77 ±0.2 cm⁻¹のときの¹²CO₂の 光吸収スペクトルと、発光波長が波数6252.63 ±0.2 cm -1のときの13 CO。の光吸収スペクトルとの強度比、 発光波長が波数6251.77 ±0.2 cm⁻¹のときの12 CO₂ の 40 光吸収スペクトルと、発光波長が波数6251.32 ±0.2 cm ~1のときの13 CO,の光吸収スペクトルとの強度比、 発光波長が波数6249.67 ±0.2 cm⁻¹のときの''CO₂の 光吸収スペクトルと、発光波長が波数6249.98 ±0.2 cm - 'のときの'' CO』の光吸収スペクトルとの強度比、 発光波長が波数6228.69 ± 0.2 cm⁻¹のときの''CO,の 光吸収スペクトルと、発光波長が波数6228.44 ±0.2 cm ~¹のときの¹¹CO。の光吸収スペクトルとの強度比、 発光波長が波数6231.72 ±0.2 cm⁻¹のときの¹²CO₂の 光吸収スペクトルと、発光波長が波数6232.03 ±0.2 cm 50

- 1 のときの 1 C O 2 の光吸収スペクトルとの強度比、 発光波長が波数 6233.19 ± 0.2 cm 1 のときの 1 C O 2 の 光吸収スペクトルと、発光波長が波数 6233.77 ± 0.2 cm - 1 のときの 1 C O 2 の光吸収スペクトルとの強度比、 発光波長が波数 6226.35 ± 0.2 cm 1 のときの 1 C O 2 の 光吸収スペクトルと、発光波長が波数 6226.59 ± 0.2 cm - 1 のときの 1 C O 2 の光吸収スペクトルとの強度比、 発光波長が波数 6223.13 ± 0.2 cm 1 のときの 1 C O 2 の

光吸収スペクトルと、発光波長が波数6222.79 ±0.2 cm -1のときの13 CO。の光吸収スペクトルとの強度比であることを特徴とする請求項1記載の炭素同位体分析装

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、複数の炭素同位体が混在する試料物質に光を照射し、その光吸収スペクトル強度比に基づいて同位体の比率を求める炭素同位体分析装置に関する。

[0002]

20

[従来の技術] 自然界には同位体が僅かに存在し、との同位体の変化をトレースすることにより、医学分野では病気の診断、農業分野では光合成の研究・植物の代謝作用の研究、地球科学分野では生態系のトレースに利用できる。

【0003】このような用途に使われる同位体としては、窒素、炭素がある。特に、炭素では、質量数12の炭素(以下12Cと略記する)と質量数13の炭素(以下12Cと略記する)の安定同位体がある。これら安定同位体は、放射性同位体のように放射線被爆が無く、取り扱いが容易なため、医療分野での利用が積極的に研究されている。

【0004】上記安定同位体の分析装置として、従来より使用されている装置の一例が図4に示されている。図中、10は赤外域の発光波長範囲の広いランプ、11は試料セル、12は試料ガス導入口、13は試料ガス排出口、14は分散型分光器、15はミラー、16は回折格子、17はスリット、18は光検出器である。

【0005】との装置で、試料ガスは、試料ガス導入口12から試料セル11内に導入され、試料ガス排出口13より排出される。ランプ10から出た光は試料セル11に入射し、試料セル11内の試料ガスと相互作用して一部が共鳴吸収される。残余の光が試料セル11を通過して分散型分光器14に入り、ミラー15でピーム方向が変えられ、回折格子16に照射される。そして、回折格子16で波長分散がなされ、スリット17で波長選択された波長の光強度が光検出器18で検出される。ことで回折格子16の角度をθ方向に連続的に回転することにより選択波長が変えられ、試料ガスの光吸収スペクトルが測定される。

【0006】なお、測定にあたって、炭素は赤外域の光

と直接共鳴しないので、予め二酸化炭素(CO、)にし た後に試料セル11へ導入され、そのスペクトルが測定 されることになる。また、二酸化炭素1100, と1300 、には質量差があるので、どく僅かに光吸収周波数が異 なる。従って、回折格子16を回転して角度 θ を変えて "CO、と"CO、との光吸収スペクトルをほぼ同時に 測定し、両者の吸収強度の比を求めることにより炭素同 位体比の変化がトレースできる。

【0007】ところで、''CO, と''CO, の光吸収ス ペクトルの微細構造(振動・回転スペクトル)は、夫々 10 P 系材料を用いた近赤外域の半導体レーザは、光通信、 図4 (a) (b) のように成っており、両者のスペクト ルのずれは僅かである。また、この微細構造の各スペク トル幅は試料ガス圧力760Torrでは0.1 [c m⁻¹]、数Torrでは0.01 [cm⁻¹] 程度と非常に狭 い。更に、''CO、/''CO、の天然存在比は約1%で あるので、12CO, の光吸収強度は13CO, よりも10 0倍程度強い。

【0008】このようなスペクトルを正確に測定するに は、0.001 [cm⁻¹] 以上のスペクトル分解能が必要であ るが、従来の分析装置のスペクトル分解能は 1 [cm⁻¹] 程度であり、CO、ガスの光吸収スペクトル幅よりも広 いので、微細構造の各スペクトルを分離して測定できな い。その結果、炭素同位体相互の光吸収スペクトルの影 響を受け、正確なスペクトルを測定できない。そのた め、図5に示すような"200、と"300、のスペクトル が重なったスペクトルを測定していた。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】とのような相互の影響 を受けるスペクトルでは、例えば、1200。の濃度がど く僅か変化しても、13CO、のスペクトルが影響を受け て測定誤差が発生する。従来の分析装置では、測定スペ クトルに基づいて相互の重なり量を計算で求めて補正し ているが、その補正ではスペクトル相互の重なり量を充 分に取り除けないので、精度良く同位体比の変化をトレ ースできない。

【0010】また、試料ガス中にはCO、ガス以外にも 多くの不純物が含まれており、その不純物も光を吸収す るので、不純物の光吸収スペクトルがCO、ガスのスペ クトルの近辺に存在すると影響を受け、測定誤差とな る。この不純物の影響を極力除去するためにはスペクト ル分解能を高くする必要があるが、前述のように、従来 の分析装置はスペクトル分解能が低い。

【0011】更に、どく微量の炭素同位体の変化を検出 するためには、光吸収スペクトルを高感度で検出する必 要がある。上記した従来の分析装置では、スリット17 の幅を広くとると感度を高くできるが、分解能が低くな るという相反する関係があり、感度と精度とを両立させ ることは難しい。

【0012】本発明の課題は、炭素同位体相互の光吸収

なく、高感度で精度良く炭素の同位体比をトレース可能 な炭素同位体分析装置を提供することにある。

[0013]

要がある。

【課題を解決するための手段】本発明は、発光スペクト ル幅の非常に狭い近赤外域の半導体レーザを波長可変光 源とし、これを試料ガスに照射して、''CO, と''CO 、との光吸収スペクトルの強度比を検出するようにした ものである。

【0014】具体的に説明すると、ATGaAs系又はInGaAs 光情報処理用として精力的に研究・開発され、小型、高 効率、髙信頼性になっている。鉛塩系材料の赤外域半導 体レーザは、常温で発振しないので、液体ヘリウムや液 体窒素等による大型の冷却機が必要となるが、近赤外域 の半導体レーザは常温で発振し、ベルチェ素子を用いて 半導体レーザの温度を制御すれば波長可変光源となる。 【0015】とのような実用上優れた特徴を持つ近赤外 域の半導体レーザを用いれば、装置全体が非常に小型化 でき、取扱が容易で且つ信頼性の高い装置が実現でき 20 る。この種の近赤外域の半導体レーザの発振スペクトル 幅は、0.0003~0.002 [cm-1]と非常に狭いので、この 半導体レーザの発振波長を掃引することで、CO、の振 動、回転の各スペクトルが容易に測定可能となる。 【0016】但し、測定可能な振動、回転の各スペクト ルには、同位体比測定に適したスペクトルと適さないス ベクトルがある。そのため、同位体比の測定に際して

【0017】(1) 11 CO, の光吸収スペクトルの吸収強 度は、1200、の吸収強度より2桁程度弱いため、130 〇」の光吸収強度が強く、且つ、12〇0」のスペクトル の影響を受けないスペクトルを選択する。

は、以下の条件を満たす最適なスペクトルを選択する必

【0018】(2) 近赤外域で測定されるCO,の光吸収 スペクトルは、CO、分子の振動、回転スペクトルを測 定するが、目的とする振動、回転スペクトル以外にも微 弱な他の振動、回転スペクトルが多く存在しているた め、他の振動、回転スペクトルの影響を受けないスペク トルを選択する。

【0019】(3) 12 CO, と13 CO, の光スペクトルを ほぼ同時に測定し、その吸収強度比より同位体比を求め るので、13CO,の吸収スペクトルと12CO,の吸収ス ペクトルとが適当な間隔で近接していること。

【0020】(4) 試料ガス中には同位体ガス以外に多く の不純物、特に水分が含まれているため、この水分の光 吸収スペクトルの影響を受けないスペクトルを選択す

【0021】上記条件を具備するスペクトルを近赤外域 で探した結果、非常に僅かしかないことが判明した。

【0022】そこで、本発明では、光吸収スペクトル強 の影響や不純物のスペクトル、外乱の影響を受けること 50 度比に基づいて複数の炭素同位体''CO,と''CO,と

が混在する被検物の同位体比を検出する同位体分析装置 において、近赤外線の半導体レーザと、この半導体レー ザの発振波長を掃引する手段と、この半導体レーザに周 波数変調をかける周波数変調手段と、この半導体レーザ より発せられ前記複数の炭素同位体が混在する被検物を 通過したレーザ光を検出する光検出器と、前記周波数変 調手段にて得られた変調周波数と前記光検出器で検出し た前記レーザ光の信号周波数との整合を検出するロック イン増幅器とを有し、その半導体レーザの発光波長が、* *波数6253.73 ±0.2 [cm⁻¹]のときの¹²CO₂の光吸収 スペクトルと、同じく発光波長が波数6253.90 [cm-1] のときの13 CO, の光吸収スペクトルとの強度比を検出 するようにした。

【0023】なお、光吸収スペクトル強度比の検出に は、上記半導体レーザの発光波長の組合せの外、表1の 各左欄と右欄との組合せを用いることができる。

【表1】

[0024]

¹² CO ₂ (cm ⁻¹)	¹⁸ CO ₂ (cm. ⁻¹)
12 CO $_2$ (2 Co $_2$) 12 CO $_2$ (2 Co $_2$ Co	18 CO $_2$ (cm $^{-1}$) 6255 . 14 ± 0 . 2 6255 . 14 ± 0 . 2 6257 . 51 ± 0 . 2 6258 . 64 ± 0 . 2 6260 . 80 ± 0 . 2 6261 . 83 ± 0 . 2 6252 . 63 ± 0 . 2 6251 . 32 ± 0 . 2 6249 . 98 ± 0 . 2 6228 . 44 ± 0 . 2
6231. 72±0. 2	6232. 03±0. 2
6233. 19±0. 2 6226. 35±0. 2	6233, 77±0, 2 6226, 59±0, 2
6223.13±0.2	6222. 79±0. 2

[0025]

【作用】本発明の炭素同位体分析装置は、近赤外域の半 導体レーザの''CO、と''CO、との相互影響、水分の 影響を受けない発振波長を掃引し、周波数変調手段で変 調されたレーザ光を炭素同位体が混在する被検物に入射 する。入射されたレーザ光は炭素同位体と相互作用して 一部が共鳴吸収される。そして残余の光が光検出器で検 出され、ロックイン増幅器にて12 CO、と13 CO、の光 吸収スペクトルが測定される。

【0026】11CO、と13CO、には質量差があるの で、どく僅かに光吸収周波数が異なる。従って、各光吸 収スペクトルをほぼ同時に測定し、両者の吸収強度の比 を求めることにより炭素同位体比の変化がトレースされ る.

【0027】なお、半導体レーザの発光波長が6253.73 ±0.2 [cm⁻¹] のときの¹¹CO₂ の光吸収スペクトル と、同じく発光波長が6253.90 [cm-1]のときの''CO ,の光吸収スペクトルとの組合せ、及び、表1の各左欄 〇, の光吸収スペクトルが1100, のスペクトルの影響 を受けることがない。

[0028]

【実施例】以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細 に説明する。

【0029】図1は本発明を適用する炭素同位体分析装 置の実施例のブロック図であり、1は近赤外域の半導体 レーザ、2は12CO、及び13CO、が混在する試料ガス 40 を収納する試料セル、3は試料ガス導入口、4は試料ガ ス排出口、5は光検出器、6はロックイン増幅器、7は 半導体レーザ1の波数を掃引するための温度制御部、8 は半導体レーザ1の光出力を制御するための電流制御 部、9は電流制御部8に変調周波数を与える発振器であ る。

【0030】上記構成の装置で、近赤外域の半導体レー ザ1は、常温で連続発振し、半導体レーザ1の温度又は 駆動電流を掃引することにより波長可変光源となる。半 導体レーザ1の発光波数は、温度制御部7により温度を と右欄との組合せは、適当な間隔で近接しており、1°C 50 掃引されて、波数6253.90 [cm-1]と波数6253.73 [cm 1] 近辺が連続掃引される。また、電流制御部8 により 適当な光出力となるように、半導体レーザ1 の駆動電流 が制御されている。更に、発振器9の信号により電流変 調され、僅かに周波数変調がかけられている。

【0031】このように、波数掃引・周波数変調された 半導体レーザ1からのレーザ光は、試料セル2に入射され、ことで、セル内の"CO, ガス及び"CO, ガスと 相互作用して一部が吸収される。試料セル2からの出射 レーザ光は、光検出器5で検出される。検出された光信 号は、ロックイン増幅器6で発振器9と同期のとれた信 号のみが検出される。その結果、半導体レーザ1の光強 度のドリフトが除去でき、S/N比の良い信号が検出できる。

【0032】とのようにして検出された光信号は、光吸収強度の1次微分となっている。従って、本実施例により形成された図2の赤外吸収スペクトル図において、波数6253.90 [cm⁻¹]と波数6253.73 [cm⁻¹]での両検出信号のピーク値、又は、吸収の面積を求めて吸収量の比を求めれば、試料セル2内に混在する¹²CO, ガスと¹³CO, ガスとの比、即ち、同位体比が容易に求められる。

【0033】更に、発振器9で発振した信号の2倍の周波数成分のみをロックイン増幅器6で検出すれば、光吸収強度の2次微分形状が測定できる。前記と同様、波数6253.90 [cm⁻¹]と波数6253.73 [cm⁻¹]での両検出信号のピーク値の比を求めれば、同位体比が容易に求まる。しかもこの方式では、光吸収強度の2次微分形状を測定しているので、半導体レーザ1から出射された1次変化、2次変化がキャンセルされ、より高精度で同位体比が測定できる。

【0034】なお、本実施例では、光吸収スペクトル強 度比の検出に、半導体レーザ1の発光波長が波数6253.7 3 ±0.2 [cm⁻¹] のときの¹¹CO, の光吸収スペクトル と、同じく発光波長が波数6253.90 [cm⁻¹] のときの¹³ CO、の光吸収スペクトルとを用いたが、この組合せ以 外にも、発光波長が波数6254.67 ±0.2 [cm⁻¹] のとき の1100,の光吸収スペクトルと、発光波長が波数625 5.14 ±0.2 [cm⁻¹] のときの^{1,1}CO₂ の光吸収スペク トル、発光波長が波数6255.58 ±0.2 [cm⁻¹] のときの "CO, の光吸収スペクトルと、発光波長が波数6255.1 40 4 ± 0.2 [cm-1] のときの13 CO, の光吸収スペクト ル、発光波長が波数6257.29 ± 0.2 「cm⁻¹] のときの¹² CO, の光吸収スペクトルと、発光波長が波数6257.51 ±0.2 [cm-1] のときの'1 CO, の光吸収スペクトル、 発光波長が波数6258.88 ± 0.2 [cm-1] のときの12 CO , の光吸収スペクトルと、発光波長が波数6258.64 ±0. 2 [cm⁻¹] のときのいCO₂ の光吸収スペクトル、発光 波長が波数6261.01 ± 0.2 [cm⁻¹] のときの¹² C O₂ の 光吸収スペクトルと、発光波長が波数6260.80 ±0.2

[cm⁻¹] のときの¹³ CO₂ の光吸収スペクトル、発光波 50

8

長が波数6261.65 ± 0.2 [cm⁻¹] のときの"CO, の光 吸収スペクトルと、発光波長が波数6261.83 ±0.2 [cm -1] のときの13CO, の光吸収スペクトル、発光波長が 波数6252.77 ±0.2 [cm⁻¹]のときの¹²CO₂の光吸収 スペクトルと、発光波長が波数6252.63 ±0.2 [cm⁻¹] のときの¹゚CO,の光吸収スペクトル、発光波長が波数 6251.77 ± 0.2 [cm⁻¹] のときの¹² CO₂ の光吸収スペ クトルと、発光波長が波数6251.32 ±0.2 [cm⁻¹]のと きの13CO,の光吸収スペクトル、発光波長が波数624 9.67 ± 0.2 [cm⁻¹] のときの¹¹ CO, の光吸収スペク トルと、発光波長が波数6249.98 ±0.2 [cm-1] のとき の11CO。の光吸収スペクトル、発光波長が波数6228.6 9 ± 0.2 [cm⁻¹] のときの¹¹ CO₂ の光吸収スペクトル と、発光波長が波数6228.44 ± 0.2 [cm⁻¹] のときの¹³ CO, の光吸収スペクトル、発光波長が波数6231.72 ± 0.2 [cm⁻¹] のときの¹² CO₂ の光吸収スペクトルと、 発光波長が波数6232.03 ± 0.2 [cm-1] のときの13CO , の光吸収スペクトル、発光波長が波数6233.19 ±0.2 [cm-1] のときの''CO, の光吸収スペクトルと、発光 20 波長が波数6233.77 ±0.2 [cm⁻¹] のときの¹³CO₂の 光吸収スペクトル、発光波長が波数6226.35 ±0.2 [cm -1] のときの''CO,の光吸収スペクトルと、発光波長 が波数6226.59 ±0.2 [cm⁻¹] のときの¹, CO₂ の光吸 収スペクトル、発光波長が波数6223.13 ±0.2 [cm⁻¹] のときの11 CO,の光吸収スペクトルと、発光波長が波 数6222.79 ±0.2 [cm⁻¹] のときの¹¹CO₂ の光吸収ス ベクトルを用いても良く、上記同様、好適な結果が得ら れる。

【0035】また、本実施例では、一個の半導体レーザ 1を温度制御してその発光波長を掃引したが、半導体レーザ1の駆動電流を制御して夫々の波数近辺を掃引する 構成にしても良く、あるいは、半導体レーザ1を二個用 いて夫々の波数近辺のレーザ光を同時に発振させて、試 料セル2内に交互に入射させても良い。

【0036】更に、半導体レーザ1の周波数変調は電流 変調により行っているが、外部にEO変調器(Electro-Opyic Modulator)を設けて変調しても良い。

【0037】とのように、本実施例では、13CO、ガスの光吸収強度が強く、且つ、13CO、ガスとの相互影響や水分等の影響を受けない二種類のスペクトル強度をロックイン増幅器6で測定するようにしたので、外乱の影響を除去するととができる。

【0038】また、発光スペクトル幅が非常に狭く、小型で信頼性の高い近赤外域の半導体レーザ光を波長可変光源とし、しかもこれをほぼ100%利用してロックイン増幅器6で測定しているため、同位体比を髙精度且つ高感度で測定することができ、信頼性の高い炭素同位体分析装置を実現することができる。

[0039]

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明の

(6)

炭素同位体分析装置では、小型で信頼性が高く、近赤外域のスペクトル幅が非常に狭い半導体レーザを波長可変光源として用い、且つ、その発光波長を適度に近接した特定の波数のものにしたので、炭素同位体相互の吸収の影響や、水分等のスペクトルの影響を受けることなく、"'CO, と"'CO, との同位体比を高精度、高感度に同位体比をトレースすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を適用する炭素同位体分析装置の一実施例を示すブロック図である。

【図2】本実施例により測定されたCO, の赤外吸収スペクトル図である。

【図3】従来の同位体分析装置の一例を示すブロック図 である。

【図4】(a)は12CO、の赤外吸収スペクトル図、

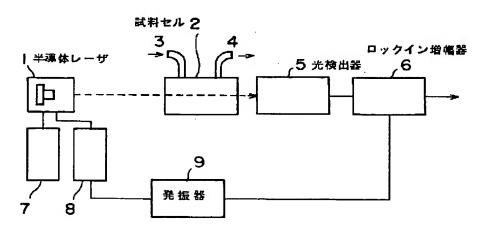
(b)は13CO,の赤外吸収スペクトル図である。

*【図5】従来の同位体分析装置により測定されたCO。 の赤外吸収スペクトル図である。

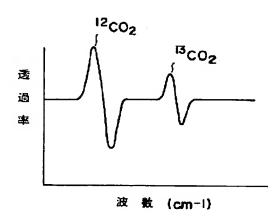
【符号の説明】

- 1 半導体レーザ
- 2.11 試料セル
- 3,12 試料ガス導入口
- 4,13 試料ガス排出口
- 5, 18 光検出器
- 6 ロックイン増幅器
- 10 7 温度制御部
 - 8 電流制御部
 - 9 発振器
 - 10 ランプ
 - 15 ミラー
 - 16 回折格子
 - 17 スリット

【図1】



【図2】



. 【図3】

